ELECTRONIC UNTING DEVICE

Patent Number:

JP2056944

Publication date:

1990-02-26

Inventor(s):

GOTO MANABU

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

T JP2056944.

Application Number: JP19880207646 19880822

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/60; H05K13/04

EC Classification:

Equivalents:

JP2026534C, JP7060841B

Abstract

PURPOSE:To precisely and automatically perform mounting on a board by controlling the nozzle of a transfer head so that it can be placed on the center of a flip chip on the basis of an observed result of a visual inspection.

CONSTITUTION: When XY directional moving devices 8, 9 are driven to move a camera 17 upward of a board 4, a position discrepancy of a printed pattern is observed and a suction part 27 of an arm 26 of an inside and outside reversing device 22 approaches a wafer 5, the suction part 27 is sucked on a bump forming face by a pin 7a to take up a flip chip F. Next, an xytheta-directional position discrepancy is observed on condition that the flip chip F is inverted. A transfer head 6 is moved on the basis of this observed result, the flip chip 27 is taken up and an XY-directional moving devices 8, 9 are driven so that a nozzle 6a can be placed on the center of the flip chip F. Thereby the inside and outside of the flip chip F is reversed to precisely mount on the board 4.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩公開特許公報(A) 平2-56944

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)2月26日

H 01 L 21/60 H 05 K 13/04

T B 3 1 1

6918-5F 6921-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

50発明の名称

電子部品実装装置

20特 昭63-207646 頭

願 昭63(1988)8月22日 忽出

@発 明 老 願

勿出

後 藤

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

松下電器産業株式会社 人

大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人

弁理士 粟野 重孝 外1名

1. 発明の名称

電子部品実装装置

2. 特許請求の範囲

フリップチップをバンプ形成面を裏面にして 装備するチップ供給部と、このフリップチップ をティクアップして表塞反転させる表裏反転装 置と、表塞反転されたフリップチップの位置す れを観察する外観検査装置と、XY方向移動装 置に駆動されて表裏反転されたフリップチップ をティクアップして基板に移送搭載する移送へ ッドと、上記外観検査装置の観察結果に基いて、 移送ヘッドのノズルがこのフリップチップのセ ンターに着地するように上記 X Y 方向移動装置 を制御する制御装置から成ることを特徴とする 電子部品 実装装置。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は電子部品実装装置に係り、フリップ・

チップを表裏反転させ、その位置ずれを補正し たうえで、基板に移送搭載するようにしたもの である。

(従来の技術)

電子部品の一種として、ダイに半田などによ りパンプ (突出電極) を突設したフリップチッ プが知られている。第6図はこの種フリップチ ップを基板に実装する従来手段を示すものであ って、ウェハー101の下面に、フリップチッ プ102がバンプ103の形成面を表面にして 装備されており、作業者が突き棒104を手に 保持し、顕微鏡105により作業点を視認しな がら、ピン106でチップ102を下方に突き 落して基板101に実装する。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら上配従来手段は手作業であるた め、実装能率や実装精度があがらない問題があ った。

したがって本発明は、ウェハーなどにパンプ 形成面を表面にして装備されたフリップチップ を、基板に精度よく自動実装できる装置を提供 することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

このために本発明は、フリップチップをバンプ形成面を表面にして装備するチップ供給部と、このフリップチップをティクアップして表裏反転を設置と、表裏反転されたフリップチップの位置ずれを観察する外観検査装置と、X Y 方向移動装置に駆動されて表裏反転されたフリップチップをティクアップして基板に移送者する移送へッドと、上記外観検査装置の観察結果に基いて、移送へッドのノズルがこのフリップチップのセンターに着地するように上記 X Y 方向移動装置を構成している。

(作用)

上記構成において、衷裏反転装置が、ウェハーなどのチップ供給部にパンプ形成面を衷面にして装備されたフリップチップをテイクアップして表裏反転させる。その状態で、外観検査装

置がフリップチップを観察し、その位置すれを 検出する。次に移送ヘッドがこの表裏反転され たフリップチップに接近し、パンプ非形成面の センターに着地してこれをテイクアップするこ とにより、上記位置ずれを補正し、基板に移送 搭載する。

(実施例1)

次に、図面を参照しながら本発明の実施例を 説明する。

第1図は電子部品実装装置を示すものであって、1はテーブル、2はテーブル上に設置された本体ボックスである。3は無端チェンから成る基板4をテーブル上に搬入し、またここから機出する。14は搬送路3に設けられた基板4の位置決め部であって、クランプ板から成っている。5はコンベヤ3の前方の台部13に配置されたチップ供給部としてのウェハーであって、その上面にはフリップチップが多数装備されている。なおチップ供給部としては、トレイにチャンプ供給部としては、トレイに

ップを収納したものでもよい。

6 は移送ヘッドであって、フリップチップを 吸着するノズル6aが突出している。8.9は 移送ヘッド6をXY方向に移動させるためのX Y方向移動装置、10,11はその駆動用モー タである。17は移送ヘッド6と一体的に装備 されたカメラであって、XY方向移動装置8. 9の駆動により移送ヘッド6と一体的に移動し、 位置決め部14に位置決めされた基板4の印刷 パターンの位置ずれなどを観察する。1.8 は移 送ヘッド 6 に装備された 8 方向駆動装置であっ て、モータ18aとベルト18bを備えており、 ノズルβaをその軸心を中心にβ方向に回転さ せる。7はウェハー5の下方に配設されたダイ エジェクタ、7aはそのピンであって、このピ ン1aにより、ウェハー5上のフリップチップ を突き上げる。20はウェハー5の側方にあっ て、フリップチップの表裏反転装置が収納され たポックス、35はその上方に配設されたカメ ラから成る外観検査装置である。

第2図は作業状態を示す展開図であり、22 は上記ポックス20に配設された表塞反転装置 であって、23は屈形のギャ、24はこのギャ 23に噛み合い、これに沿って回動するギヤ、 25は回動杆である。26はギヤ24から延出 するアームであって、その先端部にチップ吸着 部27が装着されている。Fはウェハー5上に 装備されたフリップチップ、Bはパンプであっ て、バンプ形成面を裏面にしてウェハー5上に 並設されている。上記外観検査装置35は、表 裏反転装置 2 2 により表基反転されたフリップ チップドの上方にあって、このフリップチップ Fのxyθ方向の位置ずれを観察する。30は 各カメラ17や外観検査装置35の観察結果に 基いて、上記各モータ10,11,18aを制 . 御するコンピュータのような制御装置である。

、本装置は上記のような構成より成り、次にその動作を説明する。

まず、XY方向移動装置8,9を駆動してカ メラ17を位置決め部14に位置決めされた基

板4の上方に移動させ、基板4の印刷パターン の位置ずれなどを観察する。次に、第2図にお いて、モータMの駆動により、表裏反転装置 2 2のアーム26が時計方向に回動して、その先 端部の吸着部27がウェハー5に接近すると、 下方のタイエジェクタ1のピン1aが突出して ウェハー5上のフリップチップドを突き上げ、 吸着郎27はバンブ形成面に吸着してこのフリ ップチップドをテイクアップする (図中符号① 参照)。次にアーム26は反時計方向に回動し、 フリップチップFが反転された状態で、外観検 査装置35によりフリップチップFのxyβ方 向の位置ずれを観察する(符号②参照)。第3 図はその観察図であって、FA, OAはコンピ ュータに予め記憶された理想のフリップチップ の位置とそのセンター、F,Oは現実のフリッ プチップの位置とそのセンター、 △ェ. △y, △θはxyθ方向の位置ずれである。なお第2 図において、符号①~②は、作業順序を示して いる。

. . .

吸着部を有するダイコレット 6 b の場合は、上記アーム 2 6 の吸着部 2 7 に保持されたフリップチップドをこのダイコレット 6 b によりティクアップする際に、×y方向の位置ずれ△×、△yだけでなく 0 方向の位置ずれ△ 0 も同時に補正して、ダイコレット 6 b をフリップチップドに着地させれば、第 5 図に示すように、ダイコレット 6 b の矩形吸着孔 6 1 b の四辺をフリップチップドの四辺に完全に合致させてテイクアップすることができる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、フリップチップをバンプ形成面を表面にして装備するチップ 供給部と、このフリップチップをティクアップ して表裏反転させる表裏反転装置と、表裏反転 されたフリップチップの位置ずれを観察する外 観検査装置と、XY方向移動装置に駆動されて 表 正 を 送へッドと、上記外 観検査装置の観察結果に基いて、移送へッドの

この観察結果に基いて、移送ヘッド6が外観 検査装置35とフリップチップドの間に移動し、 チップ吸着部27に保持されたフリップチップ 27をテイクアップする(符号®参照)。この 場合、ノズル6aがフリップチップドのセンタ - 〇に着地するよう X Y 方向移動装置8、9を 駆動することにより、x y 方向の位置ずれ△x. △y を補正する。第3図において符号6aは、 このようにしてセンター〇に着地したノズルを 示している。

フリップチップドをティクアップした移送へッド 6 は、基板 4 上に移動してこのフリップチップドを基板 4 上に移送搭載するが(符号⑥参照)、その途中において 0 方向駆動装置 1 8 が駆動してフリップチップド及び基板 4 の印刷パターンの 0 方向の位置ずれを補正するとともに、印刷パターンの×y方向の位置ずれを補正するよう X Y 方向移動装置 8 , 9 を駆動して、フリップチップドを基板 4 に実装する。

なお移送ヘッド6が第4図に示すように箱型

ノズルがこのフリップチップのセンターに著地するように上記XY方向移動装置を制御する制御装置から電子部品実装装置を構成しているので、バンプ形成面を表面にしてウェハーなどのチップ供給部に装備されたフリップチップを、表裏反転させて特度よく基板に実装することができる。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すものであって、第 1 図は電子部品実装装置の全体斜視図、第 2 図は作業状態を示す展開図、第 3 図は外観図、第 4 図はダイコレットの側面図、第 5 図は外観図、 第 6 図は従来手段の側面図である。

4・・・基板

5・・・チップ供給部

6・・・移送ヘッド

6 a 、6 b ・・・ノズル

8. 9···XY方向移動装置

14・・・位置決め部

22・・・表裏反転装置

35・・・外観検査装置

B・・・バンプ

ア・・・フリップチップ

出願人 松下電器座業株式会社 代理人 弁理士 鄍野重孝 外1名





